## (9) 日本国特許庁 (JP)

①特許出願公開

## ⑩公開特許公報(A)

昭58-171014

Int. Cl.<sup>3</sup>
G 02 B 7/26

識別記号

庁内整理番号 6418-2H ③公開 昭和58年(1983)10月7日発明の数 1審査請求 未請求

(全 4 頁)

## 69光結合器

②特 願 昭57-53349

 製田 昭57(1982)3月31日
特許法第30条第1項適用 1981年12月18日発行社団法人電子通信学会「積層光回路MW81 ー79」に発表

⑦発明 者山本昇

西宮市瓦林町12-30-303

**@発 明 者 山崎哲也** 

尼崎市富松町3-19-15

@発 明 者 伊賀健一

横浜市緑区長津田4259東京工業 大学精密工学研究所内 @発 明 者 及川正尋

横浜市緑区長津田4259東京工業 大学精密工学研究所内

⑩発 明 者 三沢成嘉

横浜市緑区長津田4259東京工業 大学精密工学研究所内

@発 明 者 坂野純一

横浜市緑区長津田4259東京工業 大学精密工学研究所内

**⑪出 願一人 -日本板硝子株式会社-**

大阪市東区道修町4丁目8番地

砂代 理 人 弁理士 下田容一郎 外1名 最終頁に続く

明 細 書

1. 発明の名称

光 結 合 器

2. 特許請求の範囲

表面を平面状とした透明基材内に平凸レンズ部分を一体的に形成した平板マイクロレンズを複数枚積層してなる積層体の一端面に、光ファイバーをその先端部が上記レンズ部分の軸線と一致するように臨ませ、更に上記積層体の他端面に、光源 又は光検出子のいずれか一方をレンズ部分の軸線と一致するように臨ませたことを特徴とする光結合器。

3. 発明の詳細な説明

本発明はLD(レーザーダイオード)或いはLED(発光ダイオード)などの微少光源からの発散光を集束して光ファイバーに入射せしめる発信器、若しくは光ファイバーからの発散光を集束して光検出子で検出せしめる受信器等に用いる光結合器に関する。

光ファイバーを用いた光通信或いは計測等の分

野においては、光顔等からの発散光を一点に集束せしめる小型光回路を基本要素の1つとしている。具体的には第1図に示す如く、分布屈折率)の一端面に101を接触せした。 大顔101を接触せていた。 102を接続し、光顔101からの発散光をロッドレンズ100内において集束して光ファイバー102の先端面に入射せしめるようにしたり、 成いは第2図に示す如く、分布屈折率ロッドレンズ100内に対け、光流100の一端面に光検出子104を取り付け、光って光散光を集束して光検出子104の部分に集め、これを検出するようにしている。

また従来にあつては、上記ロッドレンメ100の 代りに球レンメ等も用いている。

とのようにロッドレンズ或いは球レンズ等を用いて発散光を集束せしめるデバイスを構成する場合、必要な精度でもつて、多数のレンズをその軸

心をそろえて一次元アレー状又は二次元マトリックス状に束ねなければならず、その作業が極めて 面倒であるとともに、束ねた状態を保持するのに 多数の工程を必要とする等の問題がある。

本発明は上記従来の問題点を有効に解決すべく成されたものであり、その目的とする処は、発信器或いは受信器等を製作する際に発散光を集束せしめるレンズを光軸整合等を行なりことなく、極めて容易に一次元アレー状或いは二次元マトリックス状に配列し得る光結合器を提供するにある。

斯る目的を達成すべく本発明は、ガラス或いは ブラスチックからなる透明基材内にレンズ部分を 一体的に形成した平板マイクロレンズを複数枚積 ねてなる積層体の一端面に、光ファイバーをその 先端が上記レンズ部分の軸線と一致するように臨 ませるとともに、他端面に光原又は光検出子のう ちのいずれか一方をレンズ部分の軸線と一致する ように臨ませたことをその要旨としている。

以下に本発明の実施の一例を添付図面に従つて 静述する。

次いでこのマスクを貼着した面をタリウム、セシウム等屈折率増加に寄与の大きいイオンを含む溶融塩内に浸漬せしめ、自然に或いは電圧をかけてイオン交換を行なわせることで、外側に向つて順次屈折率が透明基材のものに近づくように小さくなるレンズ部分3が形成される。

第3 図は発信器等として用いる本発明に係る光 を設するのであり、光結合器1は2枚の平板マイクロレンズ2、2を平凸レンで表層体4ので表面して積層体4を見ないで、2 の積層体4の一端面がよっては1 E D がらなる光顔5…をレンズ部分3…の軸線と一致があるように設け、またの端面のはは100mm、では100mm、がある光面では100mm、がある光面では100mm、がある光面では100mm、がある光面では100mm、がある光面では100mm、でレンズ部分3の直径は800mm、次では400mmでレンズ2、2の厚さは3mmとしている。

またレンズ部分3を一体的に形成した平板マイ クロレンズ2の製造方法は以下の通りである。

先ず、アルカリ含有ガラスにより板状の透明差 材を作り、との透明差材の片面に、IC或いはLSI などを製作する際に利用されるフォトリソグラフ イー技術を用いて作成されたレンズ部分のパター ン開口を有するイオン透過防止用マスクを貼着し、

る。

第5図に示す光結合器14は、片面側の肉厚内にレンズ部分15を一体的に形成した平板マイクロレンズ16を、当該片面を突き位して光源18を設け、また他端面と約07=程度離して光源18をいっ19を設け、これら光源18、光ファイバー19がレンズ部分15の軸線8と一致するようにしている。尚、この光結合器14の他の寸法は第3図に示したものと同じである。

以上の第3図乃至第5図に示す光結合器1,7,14の作用を説明すると、先ず光源5,12,18から出た発散光は積層体4,11,17内のレンズ部分3,8,15によつて屈折せしめられ、集束して他端面に臨む光ファイバー6,13,19

第6 図は受信器などに用いる光結合器を示した ものであり、光結合器 2 0 は前記同様、平板マイ クロレンズ 2 1 の片面個の肉厚内に平凸レンズ部 分 2 2 を一体的に形成し、この平板マイクロレン

特開昭58-171014(3)

ズ21を互いのレンズ部分22が向き合うように 2枚貼り合せてなる積層体23の中端面に、光フ アイパー24をレンズ部分22の軸線&と一致す るように支持板等を介して接続し、一方積層体23 の他端面には、光検出子25をレンズ部分22の 軸線&と一致するように設けている。而して光フ アイパー24の先端から積層体23内に入つた拡 散光はレンズ部分22で屈折せしめられ、光検出 子25の部分に集束し、ここで検知される。

尚以上は本発明の実施の一例を示したものに過ぎず、本発明に係る光結合器は前記した寸法に限定されず、且つ積層体を構成する平板マイクロレンズの枚数もNA(開口数)の向上、収差補正等に合せて任意である。

以上の説明で明らかな如く本発明によれば、LD、 LEDなどの光源、或いは光ファイバーなどから の発散光を集束する光結合器に、フォトリングラ

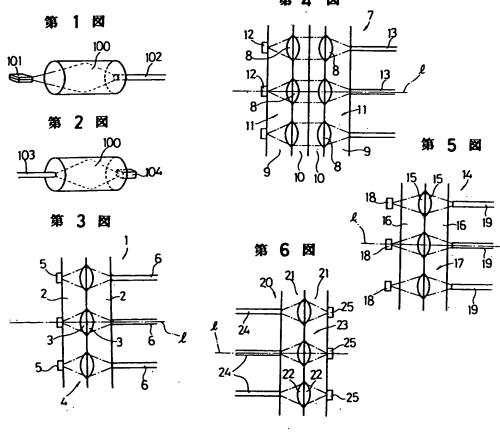
フィー技術を用いることでレンメ部分の位置を正確に決めた平板マイクロレンメの積層体を使用したので、レンメの配列作業を不用とし、且つ平板

マイクロレンズにLD、LBD、光ファイバー、 光検出子等を容易に取り付けることができるので、 低めて容易に光結合器を製作し得る等多大の利点 を有する。

## 4. 図面の簡単な説明

図面は本発明の実施の一例及び従来例を示すものであり、第1 図及び第2 図は従来の光結合器の斜視図、第3 図乃至第5 図は発信器等に用いる本発明に係る光結合器の平断面図、第6 図は受信器等に用いる本発明に係る光結合器の平断面図である。

尚、図面中1、7、14は光結合器、2、9、10、16は平板マイクロレンズ、3、8、15はレンズ部分、4、11、17は積層体、5、12、-18は光源、6、13、19は光ファイバー、25は光検出子、ℓは軸線である。



第1頁の続き

①出願人伊賀健一 横浜市緑区長津田4259東京工業 大学精密工学研究所内